Данько Віктор Андрійович, завідувач лабораторії інтер­ференційної літографії Інституту фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова НАН України: «Фізичні та технологіч­ні основи процесів формування наноструктур методами ін­терференційної літографії та термостимульованого розді­лу фаз» (01.04.01 - фізика приладів, елементів та систем). Спецрада Д 26.199.01 в Інституті фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова